

## Деловые люди

**8** Н. Л. Истомина  
Идем на опережение

## Метатроника

**14** П. П. Мальцев  
Взаимодействие электромагнитного излучения с металлическими фрактальными кластерами. Часть 1

## Квантовые технологии

**28** В. Г. Криштон  
Источники одиночных фотонов. Обзор. Часть 3

## Материалы и покрытия

**40** М. В. Агринский, В. М. Волынкин, Д. Г. Откупман  
Нестандартные материалы для создания оптических систем

**50** С. О. Любимовский, В. С. Новиков, Д. Д. Васимов, С. М. Кузнецов, Е. В. Анохин, А. В. Бакиров, К. Т. Калинин, В. А. Демина, Н. Г. Седуш, С. Н. Чвалун, М. Н. Московский, Г. Ю. Николаева  
Анализ материалов на основе полилактида методом спектроскопии комбинационного рассеяния света

**62** Л. А. Мочалов, С. В. Телегин, Е. А. Слаповская  
Получение тонких пленок IGZO с помощью метода PECVD и исследование их свойств